This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DERWENT-ACC-NO: 1987-316320

DERWENT-WEEK: 198745

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Mfg. thermal head - by coating polyimide layer on radiation

plate,

treating with alkali soln. alkali soln. contg. palladium, reducing to

metal and plating

PATENT-ASSIGNEE: OKI ELECTRIC IND CO LTD [OKID]

PRIORITY-DATA: 1986JP-0060692 (March 20, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

JP 62222855 A September 30, 1987 N/A 005

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP62222855A N/A 1986JP-0060692 March

20, 1986

INT-CL_(IPC): B41J003/20
ABSTRACTED-PUB-NO: JP62222855A

BASIC-ABSTRACT:

Mfg. of the thermal head comprises (i) coating a polyimide layer on a

radiation plate, (ii) surface treating the polyimide layer with a first alkali

soln., (iii) removing alkali cpd. from the polyimide layer surface, (iv)

surface treating the polyimide layer with a second alkali soln. contg. palladium ion and adsorbing palladium ions to the polyimide layer surface, (v)

the palladium ion is reduced to metal palladium, (vi) followed by electroless

plating using the metal palladium as a catalytic nucleus, to give heating

element layer on the polyimide layer.

Alkali removal is by water washing treatment the polimide surface after neutralizing the alkali component (claimed). The pH of the first alkali soln.

is pref. at least 10 and the pH of the second alkali soln. is pref. at least $8. \,$

ADVANTAGE - Adhesion between the polyimide layer and heating element layer is good.

05/06/2002, EAST Version: 1.03.0002

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/2

DERWENT-CLASS: A26 A35 G05 M13 P75

CPI-CODES: A05-J01B; A12-W07F; G05-F; M13-H05;

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-222855

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)9月30日

B 41 J 3/20

111

H-7810-2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

サーマルヘッドの製造方法

②特 願 昭61-60692

願 昭61(1986)3月20日 22出

秀 ⑫発 明 者 濢 # 夫 伊藤 正 信 @発 明 蜸 黒 木 **砂発** 明 者 砂発 明 者 金 森 孝 史 沖電気工業株式会社 ⑪出 願 弁理士 鈴木 敏明 個代 理 人

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

1. 発明の名称

サーマルヘッドの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 放熱板上にポリイミド膜を積層する工程と、 前記ポリイミド膜表面を第1のアルカリ溶液で表 面処理する工程と、

前記ポリイミド膜表面に付着したアルカリ成分 を除去する工程と、

前記ポリイミド膜表面をパラジウムイオンを含 む第2のアルカリ溶液で表面処理するととにより ポリイミド膜表面にパランウムイオンを吸着させ た後、還元処理することにより当該パラジウムイ オンを金属パランウム化する工程と、

ポリイミド膜表面に吸着した前記金属パランウ ムを触媒核として無電解めっき処理することによ り発熱抵抗体層を形成する工程とを具備するとと を特徴とするサーマルヘッドの製造方法。

(2) アルカリ成分を除去する前記工程が、前記 ポリイミド腹裂面に付着したアルカリ成分を中和 処理した後、前記ポリイミド膜表面の水洗処理を 行なりものであることを特徴とする特許請求の範 囲 第 (1) 項 記 載 の サーマルヘッドの 製 造 方 法。

- (3) 前記第1のアルカリ溶液が210以上のも のであり、ペラジウムイオンを含む前記第2のア ルカリ溶液が出 8 以上のものであることを特徴と する特許請求の範囲第(1)項、または第(2)項に記載 のサーマルヘッドの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は感熱記録装置等に用いるサーマルヘッ ドの製造方法に関する。

(従来の技術)

従来との種の技術として特開昭56~164876 号公報に記載されるものがある。との公報に記載 されたサーマルヘッドは、金属板あるいはセラミ ック板上にポリイミド膜をコーティングした基板 上に発熱抵抗体およびその電力供給用電極を設け るよりにしたものである。 とのサーマルヘッドに おいては、金属板あるいはセラミック板等からな

(2)

る故熱板上にポリイミド膜をコーティングしたことによりその表面が平滑化され、このポリイミド膜上に形成される発熱抵抗体の微細パターンに欠陥(例えばピンホール・パターン間のショート等)が生じることを防いている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、ポリイミド膜上に通常の方法すなわちスペッタリングあるいは蒸着により発熱抵抗体層を形成した場合、ポリイミド膜との密着が弱く剝離しやすいという欠点がある。またスペッタリングあるいは蒸着による発熱抵抗体の形成は、 高価な真空機器を用い畏時間かかるので製造コストが高くなるという欠点もある。

本発明は上述の欠点を除去し、発熱抵抗体をポリイミド膜上に密着良く且つ安価に形成し得る薄膜型のサーマルヘッドの製造方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は上述の問題点を解決するためにサーマルヘッドを製造方法として、放熱板上にポリイミ
(3)

前記第2のアルカリ溶液としてはpH 8 以上のものが好適である。

(作用)

本発明によれば、ポリイミド膜の表面をアルカリ溶液(例えば計10以上のもの)で表面処理することにより、ポリイミド膜表面の脱脂,ぬれ性の向上を図ると共に粗面化している。

とのポリイミド膜表面をパラジウムイオンを含むアルカリ溶液(例えばH8以上のもの)で処理することにより、パラジウムイオンをその表面に均一に吸着させることができる。

このパラジウムイオンを選元処理 した後前述の 如く相而化したポリイミド膜表面に無電解めっき 法により発熱抵抗体層を被稽させることにより良 好な層形成ができると共にポリイミド膜と発熱抵 抗体層との密稽を強固なものとできる。

(実施例)

第1図(a)~(f)は本発明に係るサーマルヘッドの 製造方法の第1の実施例を示す製造工程図である。 以下図を参照して詳細に説明する。 ド膜を積層する工程と、

前記ポリイミド膜製価を第1のアルカリ溶液で 表面処理する工程と、

前記ポリイミド膜界面に付着したアルカリ成分を除去する工程と、

前記ポリイミド膜表面をパラシウムイオンを含む第2のアルカリ溶液で表面処理することによりポリイミド膜表面にパラシウムイオンを吸着させた後、還元処理することにより当該パラシウムイオンを金属パラシウム化する工程と、

ポリイミド膜表而に吸覚した前記金属ペラジウムを触媒核として無電解めっき処理するととにより発熱抵抗体層を形成する工程とを具備するようにしたものである。

アルカリ成分を除去する前記工程は、前記ポリイミド膜表面に付着したアルカリ成分を中和処理 した後、前記ポリイミド膜表面の水洗処理を行な うようにして達成できる。

また前記第1のアルカリ溶液としてはH10以上のものが好適であり、ペラジウムイオンを含む
(4)

まず第1図回の如く、金属板あるいはセラミッ ク板等の放熱板1上に蓄熱層としてのポリイミド 膜2を被着して基板3とする。この放熱板1の厚 さとしてはサーマルヘッドの印字装置への搭載あ るいはサーマルヘッドの製造プロセスを考慮した 場合 0.1~3 m程度が適当である。またポリイミ ド膜2については、その膜厚が薄い場合その上の 発熱抵抗体で発生した熱は放熱板1個に伝えられ やすく、一方その膜厚が厚い場合上述の熱は配録 紙側に伝えられやすい。従って印字に必要な電力 のみを考慮するとポリイミド膜の厚さは厚い方が 印字の際の消費電力を小さくできるが、発熱抵抗 体の冷却速度はポリイミド膜の厚さが厚い程遅く なるため、印字のための通電を終了した後も余熱 により記録紙としての感熱紙が発色しいわゆる印 字の尾引が生じることがある。このためポリイミ ド膜2の厚さは印字に必要な電力,印字品質,印 字速度等を考慮して適切な厚さとする。

次に基板3をアルカリ溶液に浸費してポリイミ ド膜2 装面のアルカリ処理を行う。このアルカリ

(6)

処理の目的はポリイミド膜2 表面の脱脂及び表面の形液に対するぬれ性の向上を図ると共に、ポリイミド膜2 表面を化学エッチングしてその表面を根面化し後述の工程においてポリイミド膜2 上へ形成する発熱抵抗体の密放としては種々実験の結果上述の如き処理内容のためには中(ペーハー)1 0 以上のアルカリ溶液、例えば中1 0 の苛性ソーダ溶液等を用いるととができる。

このアルカリ処理後、必要に応じてその中和処理を行なう。 この中和処理はアルカリ処理により付着したアルカリ成分をポリイミド膜 2 製面から水洗除去するための前処理である。中和処理液としてはアルカリを十分中和できるようには1 程度の酸、例えば叫1の塩酸等を用いることができる。 続いて基板 3 表面の水洗処理を行う。 なお十二分な時間並びに水量で水洗処理を行なえるならば、前述の中和処理は省くことも可能である。

次に第1図 (b) に示すように、ポリイミド膜 2 表面にパラジウム 4 を吸着させる。 このパラジウム
(7)

をパランウムイオンを含むアルカリ溶液に浸漬することにより、基板3のポリイミド膜2表面にパランウムイオンが吸着する。

続いて、この基板 3 を ジメチルアミンポラン (CH₃)₂ NHBH₅ 等の避元剤溶液に受徴して選元処理することにより、ポリイミド膜 2 上のパラジウムイオンが金属パラジウムとなる。

次に第1図(c)の如く、ポリイミド腹2上にパラシウム4を触媒核として無電解めっき法により発熱抵抗体層5を形成した後、この発熱抵抗体層5を所定の形状にパターン化するために発熱抵抗体層5上にフォトレジスト6を設け、フォトレジスト6を選択的に除去してレジストパターンを形成する。なお、上記発熱抵抗体層5はNi-P,Ni-W-P,Ni-B,Ni-W-B,Ni-Mo-P,Ni-Mo-B等のニッケル合金あるいは、Co-P,Co-W-P,Co-B,Co-W-B,Co-Mo-P,Co-Mo-B等のコパルト合金等で形成される。

次に第1図(d)の如く、レジストパターン6をママクとして発熱抵抗体層5を選択的にエッチングしてパターン化した後、第1図(d)の如くレジスト

4 は無電解めっき膜を析出させるための触媒核で ある。絶縁物にパラシウムの触媒核を吸着させる 方法としては、蒸剤,スペッタリングなどによる 方法と溶液に浸費させる方法とがあるが、単時間 に均一に吸贈させるためには後者の方が有利であ る。本発明によるサーマルヘッドの製造方法の特 徴は、ポリイミド膜2表面にパラジウム4を強く 吸着させた点にある。ポリイミド膜2表面にパラ シウム4を強く吸着させるためには、ペラシウム イオンを含む溶液の門値が重要であり、種々検討 した結果出値が8以上のアルカリ溶液でなければ ならない。との理由はアルカリ溶液の単値が8以 上の場合、ペラジウムイオンを含むこのアルカリ 溶液とポリイミド膜との親和性が良く、そのため ポリイミド腹2 表面にパラシウム4 の吸敷が十分 に行なわれるためである。上記条件を満すアルカ り溶液としては、パラジウムを錯体化したH8以 上のアルカリ溶液であれば良く、例えばアクチベ ータネオガント834(商品名,シェーリング社 製)等を用いるととができる。とのように基板3

6を除去する。

続いて第1図(f)の如く、発熱抵抗体層ペターンの発熱部以外の部分上に電気めっきにより鍋、金。 半田等を被着させ給電体層 7 を形成した後、発熱 部上を覆り如くシリコンカーバイト、五酸化タン タル等の保護膜 8 を被着させる。このようにして サーマルヘッドが完成する。

(8)

次に第2図(a)~(f)に示す製造工程図を用いて本 発明に係るサーマルヘッドの製造方法の第2の集 施例について以下に説明する。

第2図(a),(b)工程は第1図(a),(b)の工程と同様であり放熱板1上にポリイミド膜2を被着させて基板3を構成し、叫10以上のアルカリ溶液によるアルカリ処理後、必要に応じその中和処理を行なり。そして基板3をパラジウムイオンを含む出8以上のアルカリ溶液に浸漬してポリイミド膜2表面にパラジウムイオンを金属パラジウムとする。

次に第2図(c)の如く、ポリイミド膜2上の発熱

(10)

抵抗体層形成部以外の部分に選択的にフォトレジ スト 6 を設ける。

そして第2図(d)の如く、無電解めっきを行ない 発熱抵抗体層5を被音させた後、第2図(e)の如く フォトレジストを除去する。

そして第2図(!)の工程において、第1図(f)の工程と同様にして給電体層1及び保護膜8を被着させる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によるサーマルへっドの製造方法は、審熱層にポリイミド膜を用いいる
基材上に無電解めっきの触媒核を形成している
ので、ポリイミド膜上に密着力の強い抵抗体皮膜
を形成することが可能になる。さらに、真空機器
を用いることなく無電解めっきにて発熱抵抗体を
形成しているので量産性に優れた安価なサーマル
ヘッドを製造することが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

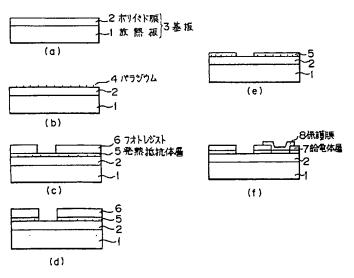
第 1 図(a)~(f) は本発明の第 1 の実施例の製造工 (11) 程図、第2図(a)~(r)は本発明の第2の実施例の製造工程図である。

1 … 放熱板、 2 … ポリイミド膜、 3 … 装板、 4 … パラジウム、 5 … 発熱抵抗体層、 6 … フォトレジスト、 7 … 給電体層、 8 … 保護膜。

特許出願人 沖電気工業株式会社

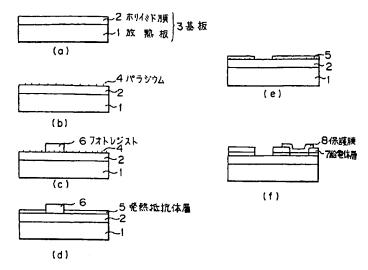
きり 現 人 鈴 木 敏 明(回源性) (回源性)

(12)



本発明に係るサーマルヘッドの製造工程図

第 1 図



本発明に係るサーマルヘッドの他の製造工程図

第 2 图

手続補正書(自発)

昭和 年 62. 4. 15日

符許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和 61 年 特 許 願第 060692 号

2. 発明の名称

サーマルヘッドの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所(〒105)

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

名 称(029)

沖衛気工業株式会社

代表者

取締役社長橋本南海男

4. 代 理 人

住 所(〒105)

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

冲電気工業株式会社内

氏 名(6892)

#理士 鈴木敏明

電話 501-3111(大代表)



5. 補正の対象

明細帯中「発明の詳細な説明」の欄でできる。

6. 補正の内容

明細智第9頁第18行目から第19行目に「ママク として」とあるのを「マスクとして」と補正する。

-337-